PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01314144 A

(43) Date of publication of application: 19.12.1989

(51) Int. CI

B29C 65/20

// B32B 31/20

(21) Application number:

63144976

(22) Date of filing:

13.06.1988

(71) Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(72) Inventor:

YAMAZAKI HIROSHI **ISHIMARU TOSHIAKI**

FUJITA EIJI

MONMA NOBORU

(54) LAMINATION OF PHOTOSENSITIVE FILM

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the lifting of a resist of an uneven base plate without generating wrinkles or raising production cost by laminating a photosensitive film consisting of a flexible support and a photosensitive layer to the base plate under vacuum and subsequently applying hot press-bonding to said film using a hot press-bonding roll outside a vacuum system.

CONSTITUTION: A photosensitive film consists of a flexible support and a photosensitive layer and one wherein a protective layer is provided on the photosensitive layer in order to temporarily protect the photosensitive layer is also used. As a base plate, for example, there is one whose entire surface is composed

of a copper foil having only holes such as throughholes opened thereto before forming wiring by etching or plating or a printed wiring board prepared by etching or plating. When the photosensitive film is laminated to the base plate under vacuum, for example, a vacuum laminator is used. The base plate having the photosensitive film laminated thereto under vacuum is taken out of a vacuum system and the hot press-bonding of said film is performed using a hot press-bonding roll. The pressure outside the vacuum system is set to atmospheric pressure or more and usually set to atmo spheric pressure and, when lamination is performed in the vacuum laminator, the hot press-bonding roll is used outside the vacuum laminator to perform hot press-bonding under atmo spheric pressure. As the hot press-bonding roll, for example, a usual heatable roll such as a hot roll is used.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

JP01314144 A LAMINATION OF PHOTOSENSITIVE FILM

HITACHI CHEM CO LTD

Abstract:

PURPOSE: To prevent the lifting of a resist of an uneven base plate without generating wrinkles or raising production cost by laminating a photosensitive film consisting of a flexible support and a photosensitive layer to the base plate under vacuum and subsequently applying hot press-bonding to said film using a hot press-bonding roll outside a vacuum system.

CONSTITUTION: A photosensitive film consists of a flexible support and a photosensitive layer and one wherein a protective layer is provided on the photosensitive layer in order to temporarily protect the photosensitive layer is also used. As a base plate, for example, there is one whose entire surface is composed of a copper foil having only holes such as through-holes opened thereto before forming wiring by etching or plating or a printed wiring board prepared by etching or plating. When the photosensitive film is laminated to the base plate under vacuum, for example, a vacuum laminator is used. The base plate having the photosensitive film laminated thereto under vacuum is taken out of a vacuum system and the hot press-bonding of said film is performed using a hot press-bonding roll. The pressure outside the vacuum system is set to atmospheric pressure or more and usually set to atmo spheric pressure and, when lamination is performed in the vacuum laminator, the hot press-bonding roll is used outside the vacuum laminator to perform hot press-bonding under atmo spheric pressure. As the hot press-bonding roll, for example, a usual heatable roll such as a hot roll is used.

⑩日本国特許庁(JP)

① 特 許 出 願 公 開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1−314144

®Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)12月19日

B 29 C 65/20 # B 32 B 31/20 6122-4F 6122-4F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

20発明の名称 感光性フィルムの積層方法

②特 顧 昭63-144976

②出 願 昭63(1988)6月13日

個発 明 崹 宏 茨城県日立市東町 4 丁目13番 1 号 老 ш 日立化成工業株式会社 山崎工場内 ⑫発 明 者 石 丸 敏 明 茨城県日立市東町 4 丁目13番 1 号 日立化成工業株式会社

⑩発 明 者 藤 田 瑛 二 茨城県日立市東町4丁目13番1号 日立化成工業株式会社 山崎工場内

⑫発 明 者 門 馬 登 茨城県日立市東町4丁目13番1号 日立化成工業株式会社 山崎工場内

⑪出 願 人 日立化成工業株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

仰代 理 人 弁理士 若林 邦彦

1. 発明の名称。

感光性フィルムの積層方法

2.特許請求の範囲

1. 可撓性支持体および感光層からなる感光性フィルムを基板に減圧下で積層後、減圧系外で熱圧 着ロールを用いて熱圧着することを特徴とする感 光性フィルムの積層方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産菜上の利用分野〕

本発明は、感光性フィルムの積層方法に関し、 さらに詳しくは凹凸基板への感光性フィルムの埋 込みを改良した感光性フィルムの積層方法に関す る。

〔従来の技術〕

従来、印刷配線板業界では、はんだ付け時のは んだ付け領域を限定し、はんだブリッジ等を防ぎ、 また裸の銅導体の腐食を防止し、長期にわたり導 体間の電気絶縁性を保持するため、導体パターン の形成された印刷配線板上に、はんだマスク等の しかし、波圧下でフィルムを積層した場合でも、 感光性フィルムの柔軟性が劣ったり、凹凸が大き い場合には十分にフィルムを凹凸に埋込めないこ とがあり、その部分がレジストの浮きとなり、永 久マスクでは、はんだブリッジ、エッチングメッ キ用レジストでは、断線やショートが生ずること があった。

また滅圧積層後に一般的な乾燥機等によって加 熱すると凹凸へのフィルムの埋込み性に関しては 効果があるが、スルホール部分などでレジストに しわが発生する問題がある。

(発明が解決しようとする課題)

本発明の目的は、前記従来技術の問題点を除去 し、しわの発生や生産コストを上昇させずに凹凸 基板でのレジストの浮きをなくすことができる感 光性フィルムの積層方法を提供することにある。

0 で、また圧力は0.1~10㎏[/cllの範囲であることが好ましい。積層された基板が減圧系外 (大気圧)に出されると、生じていたボイド(空間)はある程度減少するが、可提性支持体や感光 層が十分に柔軟でない場合は、ボイドは完全になくならず、埋込み不良となり、また基板の凹凸にたいして十分に感光層が厚くない場合も不良が発生する。

(課題を解決するための手段)

本発明は、可提性支持体および感光層からなる 感光性フィルムを基板に減圧下で積層後、減圧系 外で熱圧着ロールを用いて熱圧着する感光性フィ ルムの積層方法に関する。

本発明で用いられる感光性フィルムは、公知の可挽性支持体および感光層からなり、一時的に感光層を保護するために感光層上に保護層を設けた ものも使用される。

本発明に用いられる基板は、例えばエッチング やメッキにより配線を形成する前のスルホール等 の穴の開いただけの全面鋼箔のもの、エッチング やメッキによって作製された印刷配線板などであ る。

感光性フィルムを基板に減圧下で積層する際には、例えば特公昭53-31670号公報等に記載される真空ラミネータが用いられる。 減圧は200mHg以下が好ましく、より好ましくは60mHg以下である。この際、同時に加熱加圧することが好ましく、その時の加熱温度は40~20

であることが好ましく、より好ましくは80~150℃である。40℃未満の加熱では所望の効果が得られないことがあり、また200℃を超えると感光層の安定性が失われることがある。加圧は0.5~10㎏「/colの範囲が好ましい。また熱圧着の速度は、例えば1組のロールを用いた場合は5m/分以下が好ましい。

減圧積層した後の熱圧者ロールによる熱圧着は、 活性光線の照射による露光前に行うが、その熱圧 着の効果を発現するためには減圧積層後2時間以 内に行うことが好ましい。積層した直後に行うこ とがより好ましい。基板が加熱された状態で露光 を行うと、室温の状態よりも高速度になるため、 熱圧着した後、室温付近まで基板温度を下げてから露光を行うことが好ましい。時間を短縮するために低温雰囲気で冷却することもできる。

露光および現像処理は、常法により行うことが できる。すなわち、ネガマスクを通して高圧水銀 灯、超高圧水銀灯等の光源を用いて像的に露光す る。また現像は、例えば1、1、1~トリクロル エタン等の溶剤または1%炭酸ナトリウム水溶液 等のアルカリ水溶液を用いて行われる。

〔実施例〕

以下、本発明を実施例により詳しく説明するが、 本発明はこれらに限定されるものではない。

第1 表に示す可挽性支持体と保護層との間にを 光層を有する感光性フィルムを、清浄さ5 cm で 大層を有する感光性フィルムを、清浄さ5 cm で 大名線を開か200μm るテススとの の知のの調パタークを有立した。 で真空ラミオータイにで 大名を、中のでは、ラングで 大名を、中のでは、カード1 m で では、カーンを は、カーンを の、カーンを は、カーンを の、カーンを は、カーンを の、カーンを の、カーンと に、カーンと の、カーンと の、カーと の 、カーと の

波圧積層後の感光層には、目視でパターンの凹

部の一部に浮きが認められた。しかし、熱圧着したものは完全に凹凸に積層され、レジストの浮きはなかった。

次いでネガフィルムを密若し、3KWの超高圧水銀灯(オーク製作所社製、登録商標フェニクス3000)で200mJ/cdの露光を行った。 露光量はオーク製作所社製の光量計、登録商標VD331PC2で測定した。その後、ポリエチレンテレフタテートフィルムを除去し、20℃の1.1ートリクロルエタンで150秒間スプレー現像した。

さらに東芝紫外線照射装置(東芝電材社製、定 格電圧 2 0 0 V、定格消費電力 7.2 KW、適合ランプ H 5 6 0 0 L / 2、ランプ本数 1 本)を使用し、3 J / ごで照射した後、150で60分間加熱処理し、ネガマスクに相応する寸法制度ののがあれたソルダーマスクを得た。ロジン系フラいて 8 2 0 V (タムラ化研理したが、はんだブリッジなどの異常はなかった。

饵 1 表

可捷性 支持体	ポリエチレンテレフタレートフィルム (23μm)	
感光層 (75μm)	メタクリル酸メチル/メタクリル酸/ テトラヒドロフルフリルメタクリレー ト(78/2/20 重量比)共重合物	5 0 重量部
	トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート/1,4-シクロヘキサンジメタノール/2-ヒドロキシエチルアクリレート(16/5/8 当量比) 反応物	50 ~
	ベンゾフェノン	4. 0 ~
	4.4' - ジエチルアミノベンゾフェノン	0. 2 "
	p ーメトキシフェノール	0. 1 -
1	ピクトリアピュアブルー	0.05 #
	2-メタクリロオキシエチルアシットフォスフェートのペンゾトリアゾール塩	0.1 "
	三酸化アンチモン	0.2 "
保護層	ポリエチレンフィルム (40μm)	

実施例 2

第2 衷に示す可挽性支持体と保護層との間に感 光暦を有する感光性フィルムを、130℃の過硫 酸アンモニウム100g/ℓでソフトエッチング

次いで、塩化銅エッチングを行い、その後50 ての2%NaOH水溶液に40秒浸漬してレジストを剝離した。エッチングしたパターンを観察すると熱圧着ロールで熱圧着したものには、異常はなかったが、熱圧着を行わなかったものには凹部に残った浮きの部分に対応してラインの欠線が発生していた。

第 2 妻

可挽性 支持体	ポリエチレンテレフタレートフィルム·(23μm)	
感光層 (40 μ m)	メタクリル酸メチル/メタクリル酸/ 2-エチルヘキシルアクリレート (60/20/20 重量比) 共重合物	63 重量部
	BPE-10 (アクリレート、新中村 化学工業社製)	3 2 "
	A-4G (アクリレート、新中村化学工業社製)	5 ″
	ベンプフェノン	27 "
·	4.4'- ジエチルアミノベンゾフェノ ン	0. 2 "
	2.2'- メチレンーピス(4ーエチル-6 -t- ブチルフェノール)	0.1 "
	ピクトリアピュアブルー	0.05 ~
保護層	ポリエチレンフィルム(40μm)	<u> </u>

〔発明の効果〕

本発明によれば、しわの発生や生産コストを上 昇させずに凹凸基板でのレジストの浮きをなくす ことができる。

代理人 弁理士 若 林 邦

